## Термостимулированная и фотостимулированная люминесценция в монокристаллах LiF: Mg,Ti, облученных ионами и вакуумным ультрафиолетом

© И. Кудрявцева, А. Лущик, А.И. Непомнящих\*, Ф. Савихин, Е. Васильченко, Ю. Лисовская

Институт физики Тартуского университета, 51014 Тарту, Эстония

\* Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук,

664033 Иркутск, Россия

E-mail: irina@fi.tartu.ee

Комплексное исследование релаксации индуцированного вакуумным ультрафиолетом, рентгеновскими лучами и  $\alpha$ -частицами оптического поглощения, а также фото- и термостимулированной люминесценции (ТСЛ) кристаллов LiF:Mg,Ti (TLD-100) в интервале 295–750 К показало, что области ТСЛ, характеризуемые энергиями активации  $E_a = 2.2-2.4 \text{ eV}$  и аномально высокими частотными факторами  $p_0 = 10^{21}-10^{22} \text{ s}^{-1}$ , чередуются с областями, где  $E_a = 1.5 \text{ eV}$  и  $p_0 = 10^{12}-10^{14} \text{ s}^{-1}$ . При ультрафиолетовом облучении (10–17 eV) относительные интенсивности пиков ТСЛ резко различаются после селективного создания фотонами анионных экситонов, разделенных электронов и дырок или околопримесных электронных возбуждений. Последние обеспечивают высокую эффективность туннельных излучательных (с участием ионов гидроксила) рекомбинаций. При интерпретации пиков ТСЛ в LiF:Mg,Ti и LiF рассмотрены двухступенчатые процессы: термодиссоциация трехфторных  $F_3^-$  молекул и рекомбинация продуктов их распада ( $V_K$ - и  $V_F$ -центров, H-интерстициалов).

Работа выполнена при поддержке Эстонского научного фонда (грант № 6652).

PACS: 61.72.jn, 78.60.Kn, 78.55.Fv

1. Переходные ионы титана широко используются в различных кристаллических матрицах (в частности, в качестве излучателей в лазерных материалах). Для изучения титановых центров используются информативные методы поляризационной спектроскопии, разработанные Феофиловым [1]. Многие годы широкощелевой тканеэквивалентный к  $\gamma$ -лучам фтористый литий ( $E_g = 14.2 \, \text{eV}$ ), легированный ионами титана, применяется в персональной дозиметрии у-лучей [2-4]. В термостимулированной люминесценции (ТСЛ) облученного LiF: Mg, Ti, регистрируемой при нагреве с постоянной скоростью  $\beta = 1 - 3 \,\mathrm{K} \cdot \mathrm{s}^{-1}$ , доминирует пик с максимумом  $\sim 480 \,\mathrm{K}$ , светосумма S которого до  $\sim 10\,{
m Gy}$  линейно отражает поглощенную дозу D. При увеличении дозы наблюдается область сверхлинейной зависимости S(D) с последующим насыщением и даже ослаблением дозиметрического пика.

Разработанные в Институте геохимии (Иркутск) дозиметрические монокристаллы LiF:Mg (100 ppm), Ti (10 ppm), кратко описанные в монографии [3], стимулировали исследование сложных электронно-дырочных (e-h) процессов в  $\gamma$ -дозиметрах TLD-100, а также анализ возможностей использования этих материалов для дозиметрии доз быстрых нейтронов или быстрых тяжелых ионов, облучение которыми начали использовать для селективного разрушения раковых образований.

Цель настоящей работы — кратко изложить новые экспериментальные результаты касающиеся не только обычно рассматриваемых e-h-процессов, но и экситонных и интерстициал-вакансионных (i-v-процессов). Последние приводят к созданию пар анионных де-

фектов Френкеля и более сложных групп дефектов при облучении как LiF:Mg,Ti, так и других щелочногалоидных кристаллов [5–7]. Иркутские монокристаллы LiF:Mg,Ti облучались рентгеновскими лучами,  $\alpha$ -частицами и вакуумным ультрафиолетом (ВУФ). В последнем случае селективно создавались анионные экситоны (12.2–13.8 eV), разделенные электроны и дырки (15–17 eV), а также некоторые околопримесные и околодефектные электронные возбуждения (10–12 eV). Интерпретация приводимых далее оригинальных результатов для LiF:Mg,Ti базируется на результатах комплексного исследования оптических и термоактивационных характеристик чистых монокристаллов LiF, недавно опубликованных нашей группой [8–11].

**2.** На рис. 1 приведены спектры наведенного поглощения для кристаллической пластины LiF: Mg,Ti (толщина 0.5 mm), равномерно окрашенной по всей толщине при облучении рентгеновскими лучами (55 eV, 20 mA, 4h, Al-фильтр) при 295 K. Спектры регистрировались при  $T_0 = 295$  K в области 1.8–6.5 eV на спектрофотометре JASCO V-550 (уровень биений базовой линии  $OD \leq 0.001$ ). После облучения при  $T_0$  кристалл нагревали в SYSTEM 310 TLD Reader с постоянной скоростью  $\beta = 2.86$  K · s<sup>-1</sup> до  $T_i$ , быстро (несколько секунд в атмосфере азота) охлаждали до  $T_0$  и повторяли измерение спектра поглощения. Затем нагрев проводился до  $T_{i+1} = T_i + \Delta T$  и т.д. Температура промежуточного прогрева варьировалась от 343 до 753 K.

Анализ спектров индуцированного поглощения, измеренных при таком ступенчатом нагреве до 753 К, позволил уверенно выделить целый ряд полос поглощения:



**Рис. 1.** Спектры индуцированного оптического поглощения кристалла LiF: Mg,Ti, облученного рентгеновскими лучами при 295 К. Спектры измерены при 295 К после промежуточных прогревов облученного кристалла до температур, указанных на рисунке (в К).



**Рис. 2.** Энергии активации  $E_a$  (1) и частотные факторы  $p_0$  (2), определенные для областей ТСЛ, измеренных в режиме ступенчатого нагрева (см. текст) для кристалла LiF:Mg,Ti, предварительно облученного рентгеновскими лучами. 3 — кривая ТСЛ, измеренная в полном температурном интервале. Скорость нагрева  $\beta = 2.86 \,\mathrm{K} \cdot \mathrm{s}^{-1}$ .

полосу *F*-центров с максимумом 4.97 eV и полушириной  $\delta = 0.79$  eV; узкую полосу *F*<sub>2</sub>-центров с максимумом 2.8 eV и  $\delta = 0.2$  eV; полосу с максимумом ~ 5.62 eV и  $\delta = 0.78$  eV; полосу 6.2 eV, соответствующую поглощению сложных титановых комплексов [3,12], а также полосу с максимумом 4.1 eV, обусловленную захваченными на ионах Mg<sup>2+</sup> электронами. Полный отжиг *F*<sub>2</sub>-центров осуществляется к 473 K, а отжиг почти всех *F*-центров происходит при нагреве до 553 K. К этой температуре достигает максимальной интенсивности полоса ~ 5.62 eV, полностью отжигаемая к 753 K. Поло-

су  $\sim 5.62 \text{ eV}$  мы связываем с двухэлектронным центром с участием магния, а также анионной и катионной вакансий. Эти центры создаются при облучении в результате распада экситона вблизи магниевого центра или благодаря сложному преобразованию *F*-центров при последующих нагревах и охлаждениях.

На рис. 2 приведена кривая ТСЛ (свечение выделялось фильтром в области 1.7-3.7 eV) LiF: Mg, Ti, измеренная во всем интервале нагрева 300-753 К (в области T > 600 K с вычитанием фона, облусловленного излучением нагревателя). По начальным участкам экспоненциального роста интенсивности ТСЛ, регистрируемой при промежуточных прогревах до Т<sub>i</sub>, стандартными методами были рассчитаны энергии активации Еа и частотные факторы p0, которые также приведены на рис. 2. Для LiF: Mg, Ti участки спектра больших величин  $E_a$  (2.2–2.4 eV) и аномально высоких частотных факторов  $p_0$  ( $10^{21}-10^{22}$  s<sup>-1</sup>) разделены участками со значительно меньшими Еа и "нормальными" частотными факторами  $(10^{12} - 10^{14} \text{ s}^{-1})$ , не превышающими предельных частот колебаний ионов в кристалле LiF. В работе [13] высказана гипотеза, что участки больших Еа и ро связаны с необычными двухступенчатыми процессами возникновения пиков ТСЛ: термической диссоциацией созданных облучением трехфторных F<sub>3</sub>-молекул и рекомбинацией продуктов их распада с F-центрами или примесными центрами. Продуктами распада F<sub>3</sub><sup>-</sup>-молекул могут быть два Н-центра, Н-центр и автолокализованная дырка (V<sub>K</sub>-центр) или Н-центр и дырка, локализованная около катионной вакансии, так называемый  $V_F$ -центр (v<sub>c</sub>h).

Целенаправленное введение в матрицу LiF примеси  $Ti^{4+}$  [2] при наличии в кристалле ионов  $Mg^{2+}$  приводит к увеличению интенсивности дозиметрического пика TCЛ. Сложные по структуре титановые центры, описанные в работах [3,12] и ответственные за появление свечения 3.1 eV, участвуют в процессах TCЛ при нагреве до ~ 570 K [3]. В работах [14,15] рассмотрены возможные процессы в области дозиметрического пика 480 K в облученном кристалле LiF:Mg,Ti. В этой сложной модели ассоциация трех диполей  $Mg^{2+}v_c^-$  расположена вблизи сложного титанового центра, в состав которого кроме  $Ti^{4+}$  (захватывающего один или два электрона) входят ионы  $O^{2-}$  и  $OH^-$ . Аномально высокий  $p_0$  дозиметрического пика TCЛ авторы связывают с туннельным процессом излучательной рекомбинации.

3. При облучении кристаллов частицами и протонами большой энергии, намного превышающей ширину запрещенной зоны, радиационные процессы очень сложны. Ситуацию можно упростить, если изучать ТСЛ в кристалле LiF:Mg,Ti, селективно облученном фотонами различных энергий (от 11 до 16.7 eV). На рис. 3 представлены кривые ТСЛ кристалла LiF:Mg,Ti, предварительно облученного равными квантовыми дозами  $10^{14}$  cm<sup>-2</sup> фотонов разных энергий при 295 K (кроме облучения фотонами 16.7 eV). Дозиметрический пик 480 K, как и более низкотемпературные пики 380



Рис. 3. Кривые ТСЛ кристалла LiF:Mg,Ti, облученного фотонами 11.5 (*I*), 11.1 (*2*), 12.0 (*3*), 16.7 (*4*), 12.4 (*5*) и 12.6 eV (*6*, 7) при 295 K и фотонами 11.5 eV (*I'*) при 80 K. Скорость нагрева  $\beta = 2.86 \,\mathrm{K}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ .

и 425 К, создается с максимальной эффективностью фотонами 11.5-11.75 eV вне области фундаментального поглощения LiF. В этой спектральной области происходит создание электронных возбуждений околопримесных центров и дефектов. Высокотемпературные пики 525, 570 и 600К начинают эффективно возбуждаться после облучения в области 12.2-12.4 eV, т.е. в области "урбаховского хвоста" экситонного поглощения, когда экситон сразу при создании оказывается в автолокализованном состоянии. Часть фотонов с энергией  $12.6 \pm 0.15 \,\text{eV}$  создает и подвижные свободные экситоны. При фотосоздании разделенных электронов и дырок часть электронов рекомбинирует с автолокализованными дырками (V<sub>K</sub>-центрами) с образованием автолокализованых экситонов, распадающихся в свою очередь с рождением дефектов Френкеля. Часть же электронов и дырок локализуется на примесных центрах. Отметим, что два-три ступенчатых прогрева до 653 К с промежуточными быстрыми охлаждениями приводят к некоторому перераспределению примесных дефектов по кристаллической решетке, влияющему на соотношение интенсивностей пиков ТСЛ (особенно пика 380 К). Это приводит к различию кривых ТСЛ для "свежих" и изучавшихся несколько раз кристаллов (см., например, кривые 6 и 7 на рис. 3).

Особый интерес представляет соотношение интенсивностей ТСЛ, возникающей после изодозного облучения при 80 или 295 К. Облучение рентгеновскими лучами при 80 К приводит к созданию в кристалле как разделенных электронов и дырок, так и экситонов, причем дырки автолокализуются в виде  $V_K$ -центров, которые при низкой температуре неподвижны и не участвуют в рекомбинационном свечении примесных центров. Если же кристалл облучается при 295 К, то  $V_K$ -центры подвижны

после облучения при комнатной температуре. С другой стороны, интенсивность пика ТСЛ 480 К при изодозном облучении кристалла фотонами 11.5 eV, создающими локализованные околопримесные возбуждения, при 80 К лишь на 20% ниже, чем при 295 К. Этот факт согласуется с предложенной в [14,15] гипотезой о туннельном характере рекомбинаций, ответственных за дозиметрический пик.
 4. Особое внимание было уделено термической стабильности *F*<sub>2</sub>-центров (v<sub>a</sub><sup>+</sup> ev<sub>a</sub><sup>+</sup> e), характеристики которых детально изучены в [16,17]. На рис. 4 приведены кри-

детально изучены в [16,17]. На рис. 4 приведены кривые импульсного отжига свечения 1.85 eV F2-центров, стимулированного фотонами 2.75 eV. На вставке к рисунку приведены спектры стимуляции люминесценции F2-центров равными квантовыми дозами падающих фотонов, измеренные при 295 К для кристалла LiF: Mg, Ti, облученного α-частицами или рентгеновскими лучами. Спектры стимуляции при малых дозах облучения, когда величины оптической плотности в области полосы поглощения F2-центров менее 0.5, в основном повторяют контур F<sub>2</sub>-полосы поглощения. Для кристаллов, облученных большими дозами α-частиц или рентгеновского излучения, контур спектра стимуляции несколько уширяется. Образование F2-центров в кристалле LiF зависит от дозы и мощности облучения. В наших опытах мы не смогли зарегистрировать образование F<sub>2</sub>-центров при ВУФ-облучении кристалла, даже используя высокочувствительный метод фотостимулированной люминесценции (ФСЛ). На рис. 4 приведены

и захватываются на примесных люминесцирующих центрах. Именно поэтому интенсивность ТСЛ дозиметрического пика облученного рентгеновскими лучами при

80 К кристалла приблизительно в 2 раза меньше, чем



**Рис. 4.** Отжиг оптического поглощения *F*<sub>2</sub>-центров (*1*, *6*), а также импульсный отжиг ФСЛ (2–4) и ТСЛ (5, 7, 7') для кристаллов LiF:Mg,Ti (*1*–5) и LiF (*6*, 7, 7'), облученных рентгеновскими лучами (*1*, 2, 6, 7, 7') и α-частицами с дозой 10<sup>11</sup> (*3*) и 10<sup>12</sup> cm<sup>-2</sup> (*4*, 5). Скорость нагрева  $\beta = 2.86$  (*1*, 6, 7, 7') и 0.17 K · s<sup>-1</sup> (2–5). На вставке приведены спектры стимуляции свечения 1.85 eV кристалла LiF:Mg,Ti, предварительно облученного рентгеновскими лучами (*1*) и α-частицами с дозой 10<sup>11</sup> (*2*) и 10<sup>12</sup> cm<sup>-2</sup> (*3*).

также кривые термического обесцвечивания узких полос поглощения F2-центров для кристаллов LiF: Mg, Ti и LiF, облученных рентгеном при 295 К. Для кристалла LiF: Mg, Ті почти все F2-центры исчезают уже в области 380-460 К (см. также рис. 1). В кристалле LiF высокой чистоты, содержащем не более 3 ррт примесных ионов, отжиг *F*<sub>2</sub>-центров осуществляется лишь при 580-680 К. Согласно развитой в [13] концепции, в этой области температур осуществляется термическая диссоциация трехгалоидной (F<sub>3</sub>)<sub>аса</sub> молекулы (ориентированной по направлению [100] и расположенной в двух анионных и одной катионной вакансиях) с образованием высокоподвижного Н-интерстициала и V<sub>F</sub>-центра. Низкотемпературный отжиг F2-центров при 420 К в LiF: Mg, Ti связан, возможно, с термической диссоциацией пар Н-Н. При взаимодействии одиночных Н-интерстициалов с F-центрами осуществляется безызлучательная рекомбинация с восстановлением регулярной решетки. При взаимодействии Н-интерстициала с F<sub>2</sub>-центром образуется F-центр, который ионизуется за счет энергии рекомбинации. Захват освободившегося электрона на магниевом центре приводит к росту числа двухэлектронных центров с поглощением  $\sim 5.62 \, \mathrm{eV}$ .

При нагреве облученных α-частицами LiF: Mg, Ti была изучена ФСЛ, которая фиксировалась на фоне одновременно регистрируемой ТСЛ в красной области спектра (через фильтр КС-13) с пиками 440 и 490 К. Отжиг F2-центров в этом случае происходит при термической диссоциации (F<sub>3</sub><sup>-</sup>)<sub>аа</sub>-молекулы, имеющей положительный эффективный заряд относительно решетки. Образуются подвижные продукты распада — Н-интерстициал и *V*<sub>к</sub>-центр. При использованных нами дозах облучения  $\alpha$ -частицами (10<sup>11</sup> и 10<sup>12</sup> cm<sup>-2</sup>) среднее расстояние между их треками составляет 35 и 10 nm. При малой дозе электронные возбуждения, создаваемые вокруг оси индивидуального трека, слабо взаимодействуют с электронными возбуждениями соседних треков. При дозе же облучения  $\alpha$ -частицами  $10^{13}$  cm<sup>-2</sup> взаимодействие электронных возбуждений от соседних частиц уже велико, это существенно сказывается и на ТСЛ, и на характере отжига F2-вспышки. Увеличение плотности возбуждения в этой области доз облучения значительно влияет на взаимодействие Н-интерстициалов друг с другом, а также с  $V_{K}$ - и  $V_{F}$ -центрами, времена жизни которых малы при температурах, значительно превышающих начало их прыжковой диффузии (130 и 250 К соответственно; см., например, [8]). При больших дозах облучения в LiF: Mg, Ti удается зарегистрировать пики ТСЛ с максимумами 650 и 725 К. Пик 725 К (кривая 7' на рис. 4) хорошо выделяется после предварительного прогрева до 693 К. При 700-750 К в LiF уже доминирует собственная ионная проводимость [2], и тепловые флуктуации могут, вероятно, создавать катионные дефекты Френкеля.

Авторы выражают глубокую благодарность академику АН Эстонии Ч.Б. Лущику за стимулирующий интерес к работе и плодотворные дискуссии.

## Список литературы

- П.П. Феофилов. Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кристаллов. Физматгиз, М. (1959). 288 с.
- [2] T.G. Stoebe, S. Watanabe. Phys. Status Solidi A 29, 11 (1975).
- [3] А.И. Непомнящих, Е.А. Раджабов, А.В. Ерганов. Центры окраски и люминесценция кристаллов LiF. Наука, Новосибирск (1984). 113 с.
- [4] A.J. Bos, F. d'Errico. Rad. Protec. Dosimetry 120, 331 (2006).
- [5] Ч.Б. Лущик, И.К. Витол, М.А. Эланго. УФН **122**, 223 (1977).
- [6] Ч.Б. Лущик, А.Ч. Лущик. Распад электронных возбуждений с образованием дефектов в твердых телах. Наука, М. (1989). 264 с.
- [7] A. Lushchik, M. Kirm, Ch. Lushchik, E. Vasil'cheko. Nucl. Instrum Meth. B 166-167, 529 (2000).
- [8] S. Nakonechnyi, T. Kärner, A. Lushchik, Ch. Lushchik, V. Babin, E. Feldbach, I. Kudryavtseva, P. Liblik, L. Pung, E. Vasil'chenko. J. Phys: Cond. Matter 18, 379 (2006).
- [9] E. Vasil'chenko, I. Kudryavtseva, A. Lushchik, Ch. Lushchik, V. Nagirnyi. Phys. Status Solidi C 2, 405 (2005).
- [10] E. Vasil'chenko, I. Kudryavtseva, T. Kärner, A. Lushchik, V. Nagirnyi, S. Nakonechnyi. Изв. вузов. Физика 49, 111 (2006).
- [11] A. Lushchik, Ch. Lushchik, M. Kirm, V. Nagirnyi, F. Savikhin, E. Vasil'chenko. Nucl. Instrum. Meth. B 250, 330 (2006).
- [12] E.A. Radzhabov. Phys. Status Solidi B 115, 83 (1983).
- [13] A. Lushchik, I. Kudryavtseva, T. Kärner, P. Liblik, Ch. Lushchik, A.I. Nepomnyashchikh, K. Schwartz, E. Vasil'chenko. Nucl. Insrum. Meth. B (2008) in press.
- [14] P. Bilski. Rad. Protec. Dosimetry 100, 199 (2002).
- [15] L. Oster, Y.S. Horowitz, S. Biderman, Y. Fuks, Y. Belaish, D. Sattinger. J. Lumin. **122–123**, 146 (2007).
- [16] G. Baldaccini. J. Lumin. 100, 333 (2002).
- [17] Ю.М. Александров, Ч.Б. Лущик, В.Н. Махов, Т.И. Сырейщикова, М.Н. Якименко. ФТТ 24, 1696 (1982).